

展示会出展のお知らせ



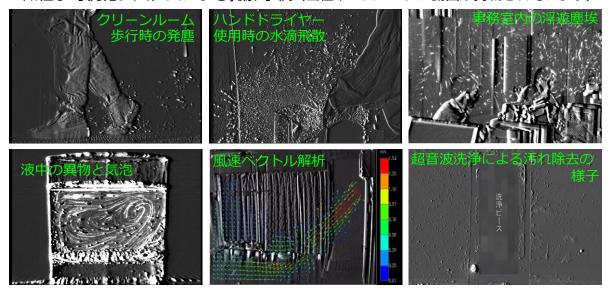
会 期:2020年1月29日(水)~31日(金)10:00~17:00

出展場所:東京ビッグサイト(東京都江東区) 西4ホール No. 4W-K28

H P: https://www.convertechexpo.com/index.html ※HPにて来場登録[無料]ができます

~ 世界最高水準の「微粒子可視化システム」を出展します ~

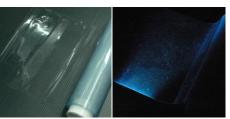
微粒子可視化システムによる撮影事例(当社ホームページに動画が掲載されています)



これまでにないタイプの付着異物可視化ツールや、ハンディ気流チェッカーも展示します



キーボード表面の異物・汚れ



フィルム表面の異物



簡単気流チェック

自社ブランド「ViEST®」として展開している微粒子可視化技術は、マイクロ・ナノサイズの微小粒子の浮遊状態や付着状態をリアルタイムに映像化できる世界最高水準の検出感度をもった可視化技術です。

可視化システムの販売や、評価サービス(生産工程・製造装置内外・工場環境等における微粒子や気流の調査、クリーン化商品の性能評価、歩留り改善策の提案等)の受託業務を国内外で展開しています。

本展では、今夏発売したばかりの新商品も含め、取り扱っているほぼすべての可視化システムを展示いたします。また、微粒子可視化のデモンストレーションや、撮影事例動画の展示も実施いたします。

製造現場での使用を重視して開発された使い勝手の良い高感度な微粒子可視化システム。他に類のないシステムの性能を是非会場でご体感ください。